

Миронович Андрей Юрьевич

Разработка основ технологии получения тонких анизотропных пленок $\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$ с высокой степенью кристаллографической текстуры

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Специальность **2.2.3** – «Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники»

Работа выполнена на кафедре технологии материалов электроники НИТУ «МИСиС»

Научный руководитель: к.т.н., доцент кафедры ТМЭ, проректор по безопасности и социальным вопросам НИТУ «МИСиС» Исаев Игорь Магомедович.

Научный консультант: д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой ТМЭ НИТУ «МИСиС», действительный член Академии Инженерных наук РФ Костишин Владимир Григорьевич

Экспертная комиссия:

1. Панина Лариса Владимировна – д.ф.-м.н., профессор кафедры технологии материалов электроники (ТМЭ) НИТУ «МИСиС» – председатель комиссии;
2. Ховайло Владимир Васильевич – д.ф.-м.н., в.н.с., кафедра функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС»;
3. Блинков Игорь Викторович – д.т.н., профессор кафедры ФНС и ВТМ НИТУ «МИСиС»;
4. Поляков Петр Александрович – д.ф.-м.н., профессор физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
5. Буш Александр Андреевич – д.т.н., профессор, директор НИИ материалов твердотельной электроники МИРЭА

Ведущее предприятие:

ФГБУН Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук, г. Москва.

Защита диссертации состоится «23» ноября 2022 года по адресу 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 6, стр. 2.